

KNO-1003-4102

یک بیوسنسور جدید فیبر کریستال فوتونیک با استفاده از پلاسمون سطحی

مهران کریمیان ریزی ٔ مریم فریور

^۱فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، دانشگاه تبریز، ایران، mehrankarimian97@ms.tabrizu.ac.ir ^۲مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شاهین شهر، ایران، Farivar.maryam@yahoo.com

چکیده: یک بیوسنسور جدید فیبر کریستال فوتونی (PCF) بر اساس پدیده تشدید پلاسمون سطحی (SPR) پیشنهاد شده است. از نظر شیمیایی پایداری ماده پلاسمونیک فعال طلا (Au)(و لایه حسگر در خارج از ساختار فیبر برا ی ساده تر کردن پیکربندی حسگر استفاده میشود. حسگرپیشنهاد ی میتواند آنالیتها ی ناشناخته ر ابا جاری شدن درسطح فلز یا چکیدن روی سطح خارجی لایه فلزی تشخیص دهد. سنسور پیشنهادی ازسوراخ های هوای دایره ای متقارن تشکیل شده است. دو سوراخ هوای کوچک در حلقه دوم استفاده شده است. که به تولید میدان کمک می کند و همچنین به تنظیم تطابق فاز بین حالت هدایت شده هسته و حال تپلاریتون ها یپلاسمونسطحی(SPP) کمک می کند. پلاسمون های سطحی در امتداد سطح فلز با حالت هدایت شده هسته گاوس مانند نشتی برانگیخته می شوند. خواص راهنما و عملکرد سنجش به صورت عددی توسط روش المان محدود (FEM) بررسی میشود. یک لایه دایره ای شکل و کاملا منطبق برای جذب تشعشع به سمت سطح استفاده می شود. سنسورپیشنهاد ی حاکثر حساسیت میدایره ای شکل و کاملا منطبق برای جذب تشعشع به سمت سطح استفاده می شود. سنسورپیشنهاد ی حاکثر حساسیت میدهد که میتواند در تشخیص آنالیت ها یبیولوژیکی و بیوشیمیایی استفاده شود

كليد واژه ها: فيبر كريستال فوتونيك، رزونانس پلاسمون سطحى، سنسورهاى فيبر نورى

۱. مقدمه

سنسورهای تشدید پلاسمون سطحی از چند دهه گذشته به دلیل عملکرد بسیار حساس خود توجه زیادی را نشان داده اند. به طور کلی از هندسه منشوری جفت شده تجاری برای سنسورهای SPR استفاده می شود. منشور برای عبور نور به رابط سطح فلز استفاده می شود، در حالی که نور مغناطیسی عرضی (TM) یا نور پلاریزه p در رابط فلز یا دی الکتریک القا می شود. نور فرودی توسط الکترون های آزاد سطح فلز جذب می شود و در نتیجه موج پلاسمون سطحی (SPW) تولید می شود. سنسور SPR مبتنی بر منشور حجیم است و کاربردهای سنجش از راه دور را محدود می کند [۱، ۲]. برای غلبه بر این م شکلات، سند سور SPR مبتنی بر فیبر کریستال فوتونی معرفی شده است. PCF اندازه کوچکی دارد و دارای انعطاف طراحی است. بر اساس کاربردها، انتشار حالت نشتی هدایت شده با هسته را می توان با استفاده از انواع مختلف ساختارهای PCF مانند شش ضلعی، مربعی، هشت ضلعی، ده ضلعی، هیبریدی و غیره کنترل کرد. و همچنین هدایت را می توان با بهینه سازی پارامترهای ساختاری کنترل کرد [۳، ۴]. نور هدایت شده فیبر نوری تو سط SPR بر اساس میدان فروپاشی کار می توان با بهینه سازی پارامترهای ساختاری کنترل کرد. [۳، ۴]. نور هدایت شده فیبر نوری تو سط SPR بر اساس میدان فروپاشی کار می کنند که به دلیل انتشار نور در ناحیه پوشش هسته تولید می شود. دمهای ناپایدار نور پلاسمون SPR بر اساس میدان فروپاشی کار می کنند که به دلیل انتشار نور در ناحیه پوشش هسته تولید می شود. دمهای ناپایدار نور پلاسمون سطحی با سطح پلاسمونی تعامل دارند. بنابراین، ضریب شکست نور هدایت شونده تغییر خواهد کرد. با توجه به تغییر ضریب شکست آنالیت (RI)، بخش واقعی سطح مجاور شاخص موثر پلاریتونهای پلاسمون سطحی (SPP) تغییر می کند، در نتیجه نقطه تطبیق فاز یا طول موج تشدید نیز تغییر می کند. ذرات یا مولکول ها با اندازه گیری این تغییر طول موج تشدید شنا سایی می شوند. این ا صل کار ا صلی سنسورهای PCF SPR است [۵، ۶]. در سال ۱۹۹۳، اولین سنسور SPR مبتنی بر فیبر نوری تو سط R.C پیشنهاد شد. Jorgenson که در آن، هسته الیاف با جدا کردن بخشی از روکش فیبر برای نشان دادن پاسخ پلاسمونیک با لایه طلا پوشانده شد [۷]. به عنوان یک سنسور SPR، شرایط تطبیق فاز باید برآورده شود. در حالی که حالت بنیادی هدایت شده هسته، حالت پلاریتون های پلاسمون سطحی (SPP) و اوج تلفات انتشار در یک طول موج مشخص مطابقت دارند. در آن طول موج تطبیق فاز، آنالیت ناشناخته با جابجایی پیک رزونانس تشخیص داده خواهد شد. M. A. Schmidt و همکاران ساخت نانوسیم طلا با فیبر کریستال فوتونی را معرفی کرد و برای اولین بار پدیده SPR را به صورت تجربی مشاهده کرد [۸]. ساختار PCF با پوشش انتخابی مبتنی بر پلیمر توسط Jitendra Narayan Das و Rajan Jha برای بررسی عملکرد حسگری در طول موج مادون قرمز نزدیک پیشنهاد شده است [۹]. نفوذ انتخابی از هسته آنالیت برای نشان دادن همزیستی حساسیت ضریب شکست مثبت و منفی معرفی شده است [۱۰]. علاوه بر این، چند لايه گرافن نيز با ساختار PCF كنترل انكسار دوگانه برای حسگر SPR توسط Jitendra Narayan Das و ۱۱] Rajan Jha معرفی شــد. رسـوب انتخابی فلز در سـوراخ های فیبر و همچنین نفوذ انتخابی به مایع یا آنالیت ها چالش برانگیز اســت. روش رسـوب بخار شیمیایی با فشار بالا (CVD) توسط Sazio و همکاران گزارش شده است. برای پوشش همگن فلز در سوراخ های هوای فیبر یا هسته [۱۲]. اکثر سنسورهای PCF SPR گزارش شده از لایه های فلزی متعدد و نفوذ مایع در داخل سوراخ های هوا استفاده می کنند که از نظر ساخت دشوار است. اخیراً، حسگرهای زیستی PCF SPR که با نگه داشتن لایه فلزی و لایه حسگر خارج از ساختار PCF ساخته شدهاند، پیشنهاد شدهاند که در آن اندازههای مختلف سوراخ هوا معرفی شده و در موقعیتهای مختلف برای کنترل انتشار نور در جهات خاص قرار می گیرند [۱۴، ۱۳]. با این وجود، ساخت چنین هند سه PCF نامنظمی حتی با سیستمهای حفاری پیشفرم فیبر بسیار دقیق دشوار است. به طور کلی، فلز طلا و نقره به طور گسترده ای به عنوان یک ماده پلاسمونیک فعال استفاده می شود. نقره رساناترین ماده است. پیک رزونانس آن بسیار تیز است و همچنین دقت تشخیص بالاتری را در مقایسه با طلا نشان می دهد [۶]. با این حال، نقره به راحتی اکسید می شود که دقت تشخیص را کاهش می دهد، در نتیجه عملکرد سنسور نیز مختل می شود. برای جلوگیری از اکسیدا سیون نقره از لایه گرافن در این کار استفاده شده است. گرافن مانع از عبور مولکول های اکسیژن می شود و در نتیجه نقره اکسید نمی شود [۱۵]. طلا به عنوان یک ماده پلاسمونیک جایگزین، از نظر شیمیایی حتی در محیط آبی نیز پایدار است. علاوه بر این، تغییر طول موج بزرگتر را در طول موج تشدید نشان می دهد که به تشخیص آسان و افزایش دقت برای تشخیص دقیق آنالیت ناشناخته کمک می کند [۱۴]. در این مقاله، ما یک بیوسنسور شش ضلعی PCF SPR تقریبا ساده و منظم را معرفی کردیم که در آن لایه طلا و حسگر در خارج از ساختار فیبر قرار می گیرد که به کاهش پیچیدگی طراحی و سادهتر کردن فرآیند سنجش کمک می کند. تشخیص آنالیت ناشناخته را می توان با جریان دادن آنالیت یا قرار دادن آنالیت در خارج از سطح طلا انجام داد. سنسور پیشنهادی ما در مقایسه با سنسورهای PCF SPR گزارش شده از نظر ساخت سادهتر است.

۲.طراحی سازه و تحلیل عددی



شکل ۱ (الف) سطح مقطع سنسور پیشنهادی. (ب) مقطع پریفرم انباشته PCF پیشنهادی

SPR شكل ۱ (الف) سطح مقطع سنسور پیشنهادی را نشان می دهد. یک ساختار 2 PCF حلقه ساده و شش ضلعی برای سنسور SPR معرفی شده است. دو سوراخ هوای کوچک در امتداد سوراخ مرکزی هوا استفاده می شود. علاوه بر سوراخهای هوای کوچک، دو سوراخ متران متقابل حذف شده است. دو سوراخ هوای کوچک در امتداد سوراخ مرکزی هوا استفاده می شود. علاوه بر سوراخهای هوای کوچک، دو سوراخ متقابل حذف شده اند تا شکافی برای جریان سوهان ناپایدار ایجاد شود تا سطح فلز را تحریک کند. همانطور که در شکل ۲ (d) نشان داده شده است، با معرفی مویرگ های دیواره ضخیم تر و میله های جامد، PCF های پیشنهادی را می توان ساخت. با پیروی از رسم داده شده است، با معرفی مویرگ های دیواره ضخیم تر و میله های جامد، PCF های پیشنهادی را می توان ساخت. با پیروی از رسم استاندارد فیبر روش PCF می مویرگ های دیواره ضخیم تر و میله های جامد، PCF های پیشنهادی را می توان ساخت. با پیروی از رسم داده شده است، با معرفی مویرگ های دیواره ضخیم تر و میله های جامد، PCF های پیشنهادی را می توان ساخت. با پیروی از رسم داده شده است، با معرفی مویرگ های دیواره ضخیم تر و میله های جامد، PCF های پیشنهادی را می توان ساخت. به دلیل سوراخ های هوای کوچک، سطح سیلیس بزرگی وجود دارد که به عنوان هسته عمل می کند و نور را به روش بازتاب داخلی کل (TIR) منتشر می کند. پارامترهای ساختاری سنسور پیشنهادی اندازه گام، PCF های می کند و نور را به روش بازتاب داخلی کل (TIR) منتشر می کند. پارامترهای ساختاری سنسور پیشنهادی اندازه گام، PCF های می کند و نور را به روش بازتاب داخلی کل (TIR) منتشر می کند. پارامترهای ساختاری سنسور پیشنهادی اندازه گام، PCF هما می کند و نور را به روش بازتاب داخلی کل (TIR) منتشر می کند. پارامترهای ساختاری سنسور پیشنهادی اندازه گام، PCF هما می کند و نور را به روش بازتاب داخلی کل (TIR) منتشر می کند. پارامترهای ساختاری ساختاری کری ها می مولی می کند. پارامترهای ساختاری ساختاری پیشود و بر این، ورم می می مود و ثابت دی الکتریک طلا با پیروی از مدل درود-لورنتس [۲۰] گرفته شده است. علاوه بر این، ضریب شکست سیلیس با استفاده از معادله سلمایر [۳] گرفته شده است.

$$n^{2}(\lambda) = 1 + \frac{B_{1}\lambda^{2}}{\lambda^{2} - C_{1}} - \frac{B_{2}\lambda^{2}}{\lambda^{2} - C_{2}} - \frac{B_{3}\lambda^{2}}{\lambda^{2} - C_{3}}$$

که در آن، ضریب شکست سیلیس n و λ طول موج بر حسب میکرومتر است.

علاوه بر این، ضرایب سل مایر، $B_1 = 0.69616300$, $B_2 = 0.407942600$, $B_3 = 0.897479400$, $C_1 = 1.35120630$, $B_2 = 0.407942600$, $B_3 = 0.897479400$, $C_1 = 1.35120631$ ما از روش اجزای محدود μm^2 . با m^2 , $C_2 = 1.35120631 \times 10^{-2}\mu m^2$ and $C_3 = 97.9340025 \ \mu m^2$. با شرایط مرزی لایه جاذب تابش خوب کاملاً منطبق بر روی خارجی ترین لایه استفاده می کنیم و همچنین از شرایط مرزی پراکندگی در سطح بیرونی برای بررسی محصور شدن حالت استفاده می شود.

۳.نتایج و تجزیه و تحلیل عملکرد

سنسور PCF SPR بر اساس میدان های ناپایدار کار می کند. تحریک کارآمد سطح فلز یک عامل کلیدی پدیده پلاسمونیک است. در یک طول موج مشخص، میدان فرودی می تواند سطح را تحریک کرده و تشدید ایجاد کند. در سنسور پیشنهادی، دو سوراخ کوچک تأثیر قابلتوجهی بر رفتار تطبیق فاز دارند. اندازه سوراخ های کوچک با dc = 0.25A ثابت شده است، اگر قطر از این کاهش یابد، نور بیشتر از طریق هسته متمرکز می شود، اما برای پدیده SPR تحریک سطحی مسئله مهمی است. علاوه بر این، اگر قطر سوراخهای هوای کوچک را افزایش دهید، شاخص مؤثر هدایت شده هسته کاهش می اید و نور هدایت کننده بر روی ناحیه روکش پخش می شود و در نتیجه تحریک سطح کاهش می یابد. در این کار، حالت بنیادی پلاریزاسیون X به دلیل تلفات مودال بالای آن در مقایسه با قطبش X مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، قطبش y میدان ناپایدار تولید می کند و تحریک سطحی در مقایسه با مولفه پلاریزاسیون X



کمتر است. حالت اصلی هدایت شده هسته، حالت پلاریتون های پلاسمون سطحی (SPP) و حالت تطبیق فاز در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲ نمایه های میدانی حالت هدایت شده با هسته (a) و (b) به ترتیب برای قطبش x و قطبش y. (ج) و (د) حالت SPP برای قطبش x و قطبش y به ترتیب. (ه) رابطه پراکندگی حالت هدایت شده با هسته و حالت SPP.

شکل ۲(a) و (b) مشخصات میدان الکتریکی حالت هدایت شده با هسته اصلی را برای قطبش x و ypolarization به ترتیب نشان می دهد و ۲(c) و (b) حالت SPP را برای قطبش x و y- نشان می دهد. قطبی شدن، به ترتیب. قسمت واقعی حالت بنیادی و حالت SPP به ترتیب با خط جامد آبی و سبز ارائه می شود. از دست دادن مودال حالت هدایت شده هسته اصلی با معادله زیر محاسبه می شود [۱۶].

 $\alpha = 40\pi \cdot \text{Im}(n_{\text{eff}})/(\ln(10)\lambda) \approx 8.686 \times k_0 \cdot \text{Im}[n_{\text{eff}}] \times 10^4 \text{ dB/cm}$

که در آن $k_0 = 2\pi/\lambda$ عدد موج در فضای آزاد و طول موج λ بر حسب میکرومتر است. در طول موج ۶۶۰ نانومتر، یک پیک تلفات بسیار تیز پیدا میشود همچنین شاخص مؤثر حالت اصلی هدایتشده هسته و حالت SPP با هم منطبق هستند. حداکثر انتقال توان از حالت هدایت شده هسته به حالت SPP را نشان می دهد. پیک تلفات به دلیل کنتراست ضریب انکسار روکش هسته پیدا می شود. بدون اینکه تحت تأثیر مدهای پلاسمونیک مرتبه بالاتر قرار گیرد، یک پیک رزونانس را برای حالت اساسی نشان می دهد. وجود رزونانس بر روی سطح فلز نشان دهنده عملکرد حسگری است. شکل ۲(۵) پدیده های تطبیق فاز را نشان می دهد که در آن حالت هسته اصلی، حالت SPP و پیک تلفات در طول موج معین ۶۶۰ نانومتر به خوبی تطبیق داده می شوند. علاوه بر این، شکل ۲(۵) میدان الکتریکی را نشان می دهد



شکل ۳ (الف) طیف تلفات حسگر پیشنهادی با تغییر RI آنالیت از ۱٬۳۳ تا ۱٬۳۷. (ب) منحنی برازش خطی سنسور پیشنهادی.

همانطور که در شکل ۳ (a) بیان شد، با افزایش آنالیتRI ، طیف تلفات اوج به سمت طول موج بلندتر حرکت می کند. همچنین دامنه طیف های تلفات به تدریج با افزایش آنالیت RI کاهش می یابد. برای تشخیص آنالیت ها، روش بازجویی طول موج و روش های تشخیص دامنه (فاز) بسیار آشنا هستند. روش بازجویی طول موج حساسیت بالاتر و دامنه تشخیص بالاتر را در مقایسه با روش تشخیص دامنه نشان می دهد [۶]. با پیروی از روش بررسی طول موج، در حالی که ضریب شکست آنالیت از ۱٫۳۳ به ۱٫۳۷ تغییر می کند، حداکثر حساسیت RI مثبت ۱۰۰۰ نانومتر RIU / به دست می آید که قابل مقایسه با .[9] .ref حداکثر دامنه طیف تلفات MA در طول موج ۶۹۰ نانومتر برای ضریب شکست آنالیت، 1.33=ne برای آنالیتRI na=1.37 ، عمق تلفات به ۸۵ dB/cm در طول موج ۶۹۰ نانومتر کاهش مییابد. حساسیت بازجویی طول موج به صورت [۶] تعریف می شود،

 $S_A(\lambda)[RIU^{-1}] = -\frac{1}{\alpha(\lambda, n_a)} \frac{\partial \alpha(\lambda, n_a)}{\partial n_a}$

حساسیت، $\Delta na = \Delta \lambda peak$ که در آن $\Delta \lambda peak$ شیفت پیک تشدید و Δna تغییر ضریب شکست آنالیت است. علاوه بر این، قله های تشدید یافت می شوند

× λ Adpeak RIUA / λ مشخیص دامنه یا روش تشخیص فاز (۹]. علاوه بر این، روش تشخیص دامنه یا روش تشخیص فاز بسیار متوسط و همچنین مقرون به صرفه برای اندازه گیری حساسیت است. دستکاری طیفی در این روش ضروری نیست [۶]. با تغییر حساسیت دامنه آنالیت RI در شکل ۴ نشان داده شده است. طبق شکل ۴، حداکثر حساسیت دامنه $^{1-1}$ × 188 برای ضریب مسیت دامنه آنالیت RI در شکل ۴ نشان داده شده است. طبق شکل ۴، حداکثر حساسیت دامنه $^{1-1}$ × 188 برای ضریب مشکست آنالیت RI در شکل ۴ نشان داده شده است. طبق شکل ۴، حداکثر حساسیت دامنه $^{1-1}$ در شکل ۴ نشان داده شده است. طبق شکل ۴، حداکثر حساسیت دامنه $^{1-1}$ در اینجا (λ ,na) مانت (λ ,na) شکست آنالیت ۲۳۳ به دست می آید. حساسیت دامنه را می توان با رابطه زیر به دست آورد [π]: در اینجا (λ ,na) مانت آنالیت. در طول موج در یک ضریب شکست آنالیت خاص و (λ,na) تفاوت بین افت است. طیف، قبل و بعد از تغییر ضریب شکست آنالیت. در طول موج در یک ضریب شکست آنالیت حساسیت می آید. حساسیت دامنه را می توان با رابطه زیر به دست آورد [π]: در اینجا (λ ,na) مانت آنالیت. در طول موج در یک ضریب شکست آنالیت خاص و (λ,na) تفاوت بین افت است. طیف، قبل و بعد از تغییر ضریب شکست آنالیت. مطابق شکل ۴، حساسیت های دامنه به ترتیب ۵۱۰، ۶۰، ۴۵ و π ۲۰ RIU برای آنالیت 1.33، ۲۰, ۵۰، ۳۰ و ۱.35 می شود. مطابق شکل ۴، حساسیت آلیند دانایت داده شده است. اگر فرض کنیم که تغییر ۲٪ در شدت ارسالی را می توان با دقت حس کرد، در نتیجه وضوح سنسور π RIU π RIU π RIU داده شده است. اگر فرض کنیم که تغییر ۱٪ در شدت ارسالی را می توان با دقت حس کرد، در نتیجه وضوح سنسور π





شکل ۴ حساسیت دامنه به عنوان تابعی از طول موج با آنالیت متغیر ۱٬۳۳ تا ۱٬۳۶.

۴.نتيجه

در این کار، ما بیوسنسور رزونانس پلاسمون سطح فیبر کریستال فوتونی را به صورت عددی بررسی می کنیم. روش المان محدود تمام برداری برای کشف خواص راهنما استفاده می شود. برای از بین بردن تابش به سمت سطح، از یک لایه دایره ای کاملا منطبق استفاده می شود. حسگر پیشنهادی به ترتیب حساسیت های طول موج و 1000*nm/RIU* و ⁴-110 × 118 را نشان می دهد. علاوه بر این، حسگر پیشنهادی وضوح سنسور ⁴-RIU × 8.5 و ⁴-RIU × 1 را با در نظر گرفتن روش بازجویی طول موج و دامنه نشان می دهد. با توجه به نتایج امیدوارکننده و طرح سنجش ساده، حسگر پیشنهادی میتواند یک کاندید بالقوه برای تشخیص

۵.منابع

[1] B. Gupta and R. Verma, "Surface plasmon resonance-based fiber optic sensors: principle, probe designs, and some applications," J.

Sens., vol. 2009, 2009.

[2] J. Homola, S. S. Yee, and G. Gauglitz, "Surface plasmon resonance sensors: review," Sens. Actuat. B Chem., vol. 54, pp. 3-15, 1999.

[3] R. Ahmmed, R. Ahmed, and S. A. Razzak, "Design of large negative dispersion and modal analysis for hexagonal, square, FCC and

BCC photonic crystal fibers," in Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), 2013 International Conference on, 2013, pp. 1-6.

[4] R. A. Aoni, R. Ahmed, and S. Razzak, "Design and Simulation of Duel-Concentric-Core Photonic Crystal Fiber for Dispersion

- Compensation," in CIOMP-OSA Summer Session on Optical Engineering, Design and Manufacturing, 2013, p. Tu2.
 - [5] J. Homola, "Present and future of surface plasmon resonance biosensors," Anal. Bioanal. Chem., vol. 377, pp. 528-539, 2003.

[6] A. Rifat, G. Mahdiraji, D. Chow, Y. Shee, R. Ahmed, and F. Adikan, "Photonic Crystal Fiber-Based Surface Plasmon Resonance Sensor

with Selective Analyte Channels and Graphene-Silver Deposited Core," Sensors, vol. 15, pp. 11499-11510, 2015.

[7] R. Jorgenson and S. Yee, "A fiber-optic chemical sensor based on surface plasmon resonance," Sens. Actuators B Chem., vol. 12, pp.

213-220, 1993.

[8] M. A. Schmidt, L. P. Sempere, H. K. Tyagi, C. G. Poulton, and P. S. J. Russell, "Waveguiding and plasmon resonances in two-na=1.36A.A. Rifat et al. Procedia Engineering 140 (2016) 1 – 77 dimensional

photonic lattices of gold and silver nanowires," Phys. Rev. B, vol. 77, p. 033417, 2008.

[9] J. N. Dash and R. Jha, "SPR Biosensor Based on Polymer PCF Coated With Conducting Metal Oxide," IEEE Photon. Techl. L., vol.

26, pp. 595-598, 2014.

[10] B. Shuai, L. Xia, and D. Liu, "Coexistence of positive and negative refractive index sensitivity in the liquid-core photonic crystal fiber

based plasmonic sensor," Opt. express, vol. 20, pp. 25858-25866, 2012.

[11] R. Jha and J. Dash, "Graphene Based Birefringent Photonic Crystal Fiber Sensor Using Surface

Plasmon Resonance," IEEE Photon.

Tech. L., vol. 26, pp. 1092-1095, 2014.

[12] P. J. Sazio, A. Amezcua-Correa, C. E. Finlayson, J. R. Hayes, T. J. Scheidemantel, N. F. Baril, et al., "Microstructured optical fibers as

high-pressure microfluidic reactors," Science, vol. 311, pp. 1583-1586, 2006.

[13] R. Otupiri, E. Akowuah, S. Haxha, H. Ademgil, F. AbdelMalek, and A. Aggoun, "A Novel birefrigent photonic crystal fibre surface

plasmon resonance biosensor," IEEE Photonic J., vol. 6, No. 4, 2014.

[14] A. A. Rifat, G. Amouzad Mahdiraji, Y. M. Sua, Y. G. Shee, R. Ahmed, D. M. Chow, et al., "Surface Plasmon Resonance Photonic

Crystal Fiber Biosensor: A Practical Sensing Approach," IEEE Photon. Techn. L., p. 1, 2015.

[15] V. Kravets, R. Jalil, Y.-J. Kim, D. Ansell, D. Aznakayeva, B. Thackray, et al., "Graphene-protected copper and silver plasmonics," Scientific reports, vol. 4, 2014.

[16] R. A. Aoni, R. Ahmed, M. M. Alam, and S. A. Razzak, "Optimum design of a nearly zero ultraflattened dispersion with lower

confinement loss photonic crystal fibers for communication systems," Int. J. Sci. Eng. Res., vol. 4, pp. 1-4, 2013.